

(11)Publication number:

06-301355

(43) Date of publication of application: 28.10.1994

(51)Int.CI.

G09G 3/30 H05B 33/08

(21)Application number: 05-090210

(72)Inventor: ITO YUICHI

(22)Date of filing: 16.04.1993

MINATO TAKAO

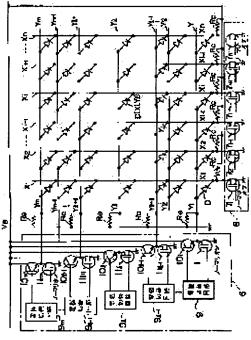
KOIDE YOSHIO

(71)Applicant: TOPPAN PRINTING CO LTD

(54) DRIVING METHOD FOR ORGANIC THIN-FILM EL ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve display screen and to make the org. thin-film EL element practicable by simple constitution by eliminating the transfer to a half excited half light emitting state by non-selected electrodes and to this state by an increase in forward bias voltage. CONSTITUTION: This driving method for the org. thinfilm EL element formed by clamping light emitting layers consisting of org. matter to a matrix form by fist and second stripe electrodes consisting of plural unit electrodes consists in selecting the certain first unit electrodes and the certain second unit electrodes in correspondence to the respective positions of a display object among the first and second stripe electrodes (X, Y) and impressing the forward bias voltage (VB) of the pulse width (t) corresponding to the gradations of the display object between the selected electrodes and impressing a reverse bias voltage or the voltage below the light emission threshold between the non-selected electrodes, either or both of which are not selected,



among the first and second stripe electrodes at the time of displaying the display object by making the light emitting layers to emit light at prescribed periods.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.03.1997

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3063453

[Date of registration]

12.05.2000

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-301355

(43)公開日 平成6年(1994)10月28日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号 9176-5G FΙ

技術表示箇所

G 0 9 G 3/30 H 0 5 B 33/08

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平5-90210

(22)出願日

平成5年(1993)4月16日

(71)出願人 000003193

凸版印刷株式会社

東京都台東区台東1丁目5番1号

(72)発明者 伊藤 祐一

東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印

刷株式会社内

(72)発明者 湊 孝夫

東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印

刷株式会社内

(72)発明者 小出 好夫

東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印

刷株式会社内

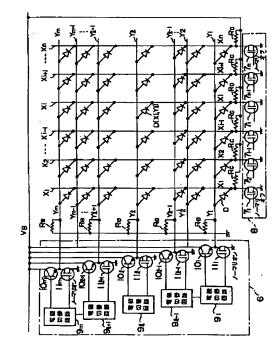
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 有機薄膜EL素子の駆動方法

(57)【要約】

【目的】 本発明は、非選択電極による半励起半発光状態及び順パイアス電圧の増加による当該状態への移行を排除して表示画質の安定性を向上でき、かつ、簡易な構成による実用化を図る。

【構成】 有機物からなる発光層を複数の単位電極よりなる第1及び第2のストライプ電極によりマトリックス状に挟持してなる有機薄膜EL素子の駆動方法において、発光層を所定の周期で発光させて表示対象を表示する際に、第1及び第2のストライプ電極(X, Y) のうち、表示対象の各位置に対応して第1のある単位電極と第2のある単位電極とを選択すると共に、当該選択電極間には表示対象の階調に対応するパルス幅(r) の順パイアス電圧(VB)を印加し、第1及び第2のストライプ電極のうち、一方又は両方とも選択されない非選択電極間には逆パイアス電圧又は発光閾値以下の電圧を印加する有機薄膜EL素子の駆動方法。



特開平6-301355

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも有機物からなる発光層を有し、この発光層を少なくとも一方が透明で複数の単位電極よりなる第1及び第2のストライプ電極によりマトリックス状に挟持してなる有機薄膜EL素子の駆動方法において、

1

前記発光層を発光させて表示対象を表示する際に、

前記第1及び第2のストライプ電極のうち、前記表示対象内の各位置に対応して第1のある単位電極と第2のある単位電極とを選択すると共に、当該選択電極間には前 10 記発光層に励起発光状態を形成させるように順バイアス電圧を印加し、前記第1及び第2のストライプ電極のうち、一方又は両方とも選択されない非選択電極間には前記発光層の半励起半発光状態の形成を阻止するように逆バイアス電圧又は発光しきい値以下の電圧を印加することを特徴とする有機薄膜EL素子の駆動方法。

【請求項2】 少なくとも有機物からなる発光層を有し、この発光層を少なくとも一方が透明で複数の単位電極よりなる第1及び第2のストライプ電極によりマトリックス状に挟持してなる有機薄膜EL素子の駆動方法に 20おいて、

前記発光層を所定の周期で発光させて表示対象を表示する際に、

前記第1及び第2のストライプ電極のうち、前記表示対象の各位置に対応して第1のある単位電極と第2のある単位電極とを選択すると共に、当該選択電極間に前記表示対象の階調に対応するパルス幅の順パイアス電圧を印加することを特徴とする有機薄膜EL素子の駆動方法。

【請求項3】 少なくとも有機物からなる発光層を有し、この発光層を少なくとも一方が透明で複数の単位電 30 極よりなる第1及び第2のストライプ電極によりマトリックス状に挟持してなる有機薄膜EL素子の駆動方法において.

前記発光層を所定の周期で発光させて表示対象を表示す る際に、

前記第1及び第2のストライプ電極のうち、前記表示対象の各位置に対応して第1のある単位電極と第2のある単位電極とを選択すると共に、当該選択電極間には前記表示対象の階調に対応するパルス幅の順バイアス電圧を印加し、前記第1及び第2のストライプ電極のうち、一40方又は両方とも選択されない非選択電極間には前記発光層の半励起半発光状態の形成を阻止するように逆バイアス電圧又は発光しきい値以下の電圧を印加することを特徴とする有機薄膜EL素子の駆動方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、有機薄膜のエレクトロ g、In、Aルミネッセンス(以下、ELという)現象を利用した有 の合金が単版機薄膜EL素子の駆動方法に係わり、特に非選択の単体 の陰極 5 は ま子における半励起半発光状態を防止し、かつ、階調表 50 されている。

示の安定性を向上し得る有機薄膜EL素子の駆動方法に 関する。

[0002]

【従来の技術】近年、有機薄膜のEL現象を用いた有機 薄膜EL素子がイーストマン・コダック社のC・W・T ang等により開発されている。

【0003】この有機薄膜EL素子は、例えば特開昭59-194393号公報、特開昭63-264692号公報、特開昭63-295695号公報、アプライド・フィジックス・レター第51巻第12号第913頁(1987年)、及びジャーナル・アプライド・フィジックス第65巻第9号第3610頁(1989年)等に開示されている。

【0004】このような有機薄膜EL素子は、直流低電圧で駆動可能な自己発光型の表示素子であり、視野角が広く、表示面が明るく、かつ本体が薄くて軽い等、液晶ディスプレイを凌ぐ利点を有している。このため、高信頼性が要求されるディスプレイや壁掛けテレビ等の大容量の表示素子として大きく期待されている。

7 【0005】図5はこの種の有機薄膜EL素子の構成を 示す断面図である。

【0006】この有機薄膜EL素子は、ガラス基板1上 に設けられた陽極2に正孔注入輸送層3、電子輸送発光 層4及び陰極5が順に積層されている。

【0007】陽極2は発光の透過率を高める透明電極であり、例えばITO (indium tin oxide)、酸化第2スズ及び酸化インジウム等の各種の透明導電材料が使用可能である。

【0008】正孔注入輸送層3は、陽極2からの正孔注入効率、正孔移動度及びキャリア密度の高い有機物であって、例えばトリフェニルアミン誘導体、アリールアミン誘導体、ヒドラゾン誘導体及びフタロシアニン化合物等から適宜選択したものが使用可能である。また、この正孔注入輸送層3は、均質、かつ平滑でピンホールがなく異物に汚染されない数10nmの薄膜を形成するために真空蒸着法により陽極2上に設けられている。なお、この正孔注入輸送層3は真空蒸着法の他にスピンコート及びキャスト法等により形成可能である。

【0009】電子輸送発光層4は、正孔注入輸送層3上 に設けられ、陰極5からの電子注入効率の高い有機物で あって、例えば8-ヒドロキシキノリンアルミニウム錯 体、フタロペリノン誘導体、オキサジアゾール誘導体、 クマリン誘導体及びジスチリルペンゼン誘導体等から適 宜選択したものが使用可能である。

【0010】陰極5は、電子輸送発光層4との密着性がよく電子注入効率の高い金属電極であって、例えばMg、In、Ag、Li、Al等の各種の金属及びこれらの合金が単層で又は積層して使用可能である。また、この陰極5は真空蒸着法により電子輸送発光層4上に形成されている。

(3)

【0011】また、このような有機薄膜EL素子は、高 発光効率及び低電圧駆動のため、陽極2の仕事関数と正 孔注入輸送層3のHOMO(Highest occupied molecul ar orbital) レベル及び陰極5の仕事関数と電子輸送 発光層4のLUMO(Lowestunoccupied molecular orb

3

【0012】図7は、この種の有機薄膜EL素子におけ る輝度及び電流の電圧依存特性を示す図である。なお、 この有機薄膜EL素子は、陽極2としてITO、正孔注 入輸送層3としてトリフェニルアミン誘導体、電子輸送 10

ital) レペルが近接している材料が選択されている。

発光層4として8-ヒドロキシキノリンアルミニウム錯 体及び陰極5としてMg/Li合金を用いている。

【0013】ここで、順バイアスの駆動電圧VBを陽極 2と陰極5との間に印加すると、強い非線形性を有する 電圧-輝度、電圧-電流特性が観測される。ここでは、 10 V程度の低電圧の印加により、40 mA/c m²程 度の電流密度及び1000cd/m² の輝度を得てい る。

【0014】ところで、このような有機薄膜EL素子 は、陽極2と陰極5とがストライプ状に形成され、か つ、駆動電圧印加用のスイッチング素子及びその制御部 が設けられることにより、線順次走査に従いマトリック ス駆動が可能となる。

【0015】例えば、このようなマトリックス駆動の原 理的な側面は、"有機EL素子の開発戦略" (69頁、 サイエンスフォーラム社、1992年刊) 等に開示さ れ、発光ダイオード (LED:Light Emitting Diode) を用いた等価回路により説明されている。

【0016】図8はこの種の有機薄膜EL素子における マトリックス駆動の等価回路を示す図である。この有機 30 薄膜EL素子は、有機物からなる発光層としての複数の 発光ダイオードDが各々対応する複数の単位電極からな るストライプ状のデータ電極Y1 ~Y。及び走査電極X ι ~X。(第1及び第2のストライプ電極)によりマト リックス状に挟持されている。各データ電極Y: ~Y。

(第1の単位電極) は各データ電極Y: ~Y, 毎に電極 切替部を有する行選択切替部 6 を介して駆動電圧VBを もつ駆動電源系統に接続されている。また、各走査電極 X1 ~ X。 (第2の単位電極) は各走査電極X1 ~ X。 毎にノーマリオフのMOSFET71~7。を有する列 40 選択切替部8に接続されている。なお、行及び列選択切 替部6,8は、表示対象の表示データが記憶された半導 体メモリに基づいて制御部(図示せず)に制御されてい

【0017】ここで、各電極切替部は、電極切替回路9 い ~ 9。、npn型のパイポーラトランジスタ10。~ 10. 及びノーマリオンのMOSFET11: ~11. からなり、パイポーラトランジスタ101~10。のコ レクタ端子が駆動電源系統に接続され、かつ、パイポー

SFET111~111。のソース端子が対応するデータ 電極Y」~Y。に接続されている。また、このMOSF ET11: ~11。のドレイン端子はアースに接続さ れ、かつ、パイポーラトランジスタ101~10。のペ ース端子及びMOSFET111 ~11。 のゲート端子 は電極切替回路9:~9。の第1及び第2の出力部に接 続されている。

【0018】列選択切替部8のMOSFET7: ~7。 は、対応する走査電極Xi~X。がソース端子に接続さ れ、ゲート端子への信号入力により該走査電極をドレイ ン端子を介してアースに接続可能としている。

【0019】従って、データ電極 Y: ~ Y。は励起状態 (発光) では順バイアス、非励起状態ではアースに接続 され、走査電極X: ~X。は選択時にアース、非選択時 にはフロートに保持されている。

【0020】次に、このような有機薄膜EL素子のマト リックス駆動について述べる。

【0021】まず、制御部では、表示対象の各位置に対 応する画素(X:, Y:)を示す電極切替信号を行及び 列選択切替部6,8に送出する。この電極切替信号によ り、走査電板X: に対応するMOSFET7: のゲート と、データ電極Y」に対応するパイポーラトランジスタ 10 のベース及びMOSFET11: のゲートとに夫 々同期してハイレベルのパルスが入力されると、走査電 極X」がアースされ、データ電極Y」が順パイアス電圧 VBにラッチされる。

【0022】このとき、順パイアスの駆動電圧VBが発 光しきい値以上の十分な電圧であれば、画素(X:, Y 」) に対応する発光ダイオードDに電流が流入し、電子 輸送発光層が励起されて発光する。

【0023】一方、非選択のデータ電極Yk (k ≠ 1) はアースされているので、Yk 電極上の発光ダイオード Dには電圧はかからず、発光しない。また、非選択の走 **査電極X;(」≠ i) はフロート状態にラッチされ、定** 常状態では電流は流れない。このようにして、XI電極 上に発光、非発光状態が形成され、この発光、非発光状 態を選択電極をシフトしながら繰り返し表示することに より、所望の画像を表示している。

[0024]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、以上の ような有機薄膜EL素子では、Y」に印加される順パイ アスの駆動電圧VBが走査電極X:以外の走査電極X 」(」 # 1) に対しても必ず印加されるため、データ電 極Y、以外のアースされた非選択のデータ電極Yに図8 の破線で示すリーク電流が流れるという問題がある。

【0025】このリーク電流により、画素(X k, Y_{\perp}) に印加される電圧はVBの概ね半分程度以下であ るが(前掲"有機EL素子の開発戦略"、209頁参 照)、本発明者の実験ではしきい値特性が十分でない ラトランジスタ10 10 のエミッタ端子及び10 と、このリーク電流により画素(10 10 10 が応答し

特開平6-301355

5

て半励起半発光状態となるクロストーク現象が生じる。

【0026】また、このようなクロストーク現象は順バイアスの駆動電圧VBを増して輝度を高めるほど顕著化する傾向がある。

【0027】他方、特開平2-148667号公報では 画素に注入される電流を調整し輝度を変化させる方法が 開示されている。しかしながら、この方法の回路構成は 非常に複雑となり実用的でない。

【0028】本発明は上記実情を考慮してなされたもので、非選択電極による半励起半発光状態及び順バイアス 10電圧の増加による当該状態への移行を排除して表示画質の安定性を向上でき、かつ、簡易な構成による実用的な有機薄膜EL素子の駆動方法を提供することを目的とする。

[0029]

【課題を解決するための手段】請求項1に対応する発明は、少なくとも有機物からなる発光層を有し、この発光層を少なくとも一方が透明で複数の単位電極よりなる第1及び第2のストライプ電極によりマトリックス状に挟持してなる有機薄膜EL素子の駆動方法において、前記第1及び第2のストライプ電極のうち、前記表示対象内の各位置に対応して第1のある単位電極と第2のある単位電極とを選択すると共に、当該選択電極間には前記発光層に励起発光状態を形成させるように順パイアス電圧を印加し、前記第1及び第2のストライプ電極のうち、一方又は両方とも選択されない非選択電極間には前記発光層の半別起半発光状態の形成を阻止するように逆パイアス電圧又は発光しきい値以下の電圧を印加する有機薄膜EL素子の駆動方法である。

【0030】また、請求項2に対応する発明は、少なくとも有機物からなる発光層を有し、この発光層を少なくとも一方が透明で複数の単位電極よりなる第1及び第2のストライプ電極によりマトリックス状に挟持してなる有機薄膜EL素子の駆動方法において、前記発光層を所定の周期で発光させて表示対象を表示する際に、前記第1及び第2のストライプ電極のうち、前記表示対象の各位置に対応して第1のある単位電極と第2のある単位電極とを選択すると共に、当該選択電極間に前記表示対象の階調に対応するパルス幅の順バイアス電圧を印加する40有機薄膜EL素子の駆動方法である。

【0031】請求項3に対応する発明は、少なくとも有機物からなる発光層を有し、この発光層を少なくとも一方が透明で複数の単位電極よりなる第1及び第2のストライプ電極によりマトリックス状に挟持してなる有機薄膜EL素子の駆動方法において、前記発光層を所定の周期で発光させて表示対象を表示する際に、前記第1及び第2のストライプ電極のうち、前記表示対象の各位置に対応して第1のある単位電極と第2のある単位電極とを選択すると共に、当該選択電極間には前記表示対象の階50

調に対応するパルス幅の順パイアス電圧を印加し、前記第1及び第2のストライプ電極のうち、一方又は両方とも選択されない非選択電極間には前記発光層の半励起半発光状態の形成を阻止するように逆パイアス電圧又は発光しきい値以下の電圧を印加する有機薄膜EL素子の駆動方法である。

6

[0032]

【作用】従って、本発明は以上のような手段を講じたことにより、発光層を所定の周期で発光させて表示対象を表示する際に、第1及び第2のストライプ電極のうち、表示対象の各位置に対応して第1のある単位電極と第2のある単位電極とを選択すると共に、当該選択電極間には表示対象の階調に対応するパルス幅の順パイアス電圧を印加し、かつ、一方又は両方とも選択されない非選択電極間には発光層の半励起半発光状態を防止するように逆パイアス電圧又は発光しきい値以下の電圧を印加する。

層を少なくとも一方が透明で複数の単位電極よりなる第 【0033】このように、非選択電極による半励起半発 1及び第2のストライプ電極によりマトリックス状に挟 光状態を防止すると共に、順パイアス電圧を増加させず 持してなる有機薄膜EL素子の駆動方法において、前記 20 にそのパルス幅を可変して階調を制御しているので、表 発光層を発光させて表示対象を表示する際に、前記第1 に有機薄膜EL素子を駆動することができる。

[0034]

30

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を用いて 説明する。

【0035】図1は本発明の第1の実施例に係る有機薄膜 E L素子の概略構成を示す斜視図である。この有機薄膜 E L素子は、厚さ1、1mmの透明絶縁性基板としてのガラス板21上に、陽極としてのITO電極221~2264が厚さ240nmで0.5mm幅の64本のストライプ状に0.7mmピッチで形成されている。なお、この64本の夫々が第1の単位電極であり、その形成には、例えばフォトリソ法を用いる。

【0036】また、ITO電極221~2264上には有機正孔注入輸送層23として、N, N'ーピス(3-メチルフェニル)ーN, N'ージフェニルー1, 1'ーピフェニルー4, 4'ージアミンが50nm蒸着され、当該有機正孔注入層23上には有機電子輸送発光層24として、トリス(8-キノリノール)アルミニウムが60nm蒸着されている。

【0037】陰極としての金属電極251~2564は、ITO電極221~2264と同じ64本のストライプ状のパターンを有し、組成比4:1のMgとLiとが厚さを220nmとするように有機電子輸送発光層上に共蒸着されたものであって、該パターンがITO電極221~2264のパターンと略直交するように形成されている。また、この64本の夫々が第2の単位電極である。

【0038】なお、この構成で発光面積が0.25mm ² の単体素子は、その容量が0.1 n F であり、抵抗が 100kΩ以上(周波数5kH₂)であって、輝度の電 7

圧依存特性が図6と同様である。すなわち、この単体素 子はDC10Vで2000cd/m²の輝度を得ている。

【0039】図2はこのような有機薄膜EL素子におけるマトリックス駆動の等価回路を示す図であり、図8と同一部分には同一符号を付してその詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分についてのみ述べる。

【0040】すなわち、本発明に適用される装置は、選択された電極以外の電流を阻止して半励起半発光状態を防止するために、陰極に対応する各走査電極X₁ ~X₄ と駆動電源系統とが個別にプルアップ抵抗Rcで接続されている。

【0041】次に、このような有機薄膜EL素子の駆動 方法について図2を用いて説明する。

【0042】制御部は、表示対象の各位置に対応する画素(X1, Y1)を選択する電極切替信号を行及び列選択切替部6,8に送出する。この電極切替信号により、走査電極X1に対応するMOSFET71のゲートと、データ電極Y1に対応するパイポーラトランジスタ101のベース及びMOSFET11とに夫々同期してハ20イレベルのパルスが入力されると、走査電極X1がアースされ、データ電極Y1が順バイアスの駆動電圧VBにラッチされて、画素(X1, Y1)が発光する。

【0043】このとき、走査電極X:以外の非選択の走査電極X:() + 1) は、プルアップ抵抗Rcを介して逆パイアスの駆動電圧VBにラッチされている。従って、順パイアス電圧VBにラッチされたデータ電極Y1と、逆パイアス電圧VBにラッチされた走査電極X()() + 1) との電位差は僅少又は零となる。このように非選択電極間では、電位差が小さいために、しきい値 30以下の電圧しか発光ダイオードDに印加されず、前述した半励起半発光状態が阻止されてクロストーク現象が防止される。

【0044】また、逆バイアス電圧VBにラッチされた 走査電極 X_1 ($1 \neq 1$)に対向する非選択のデータ電極 Y_k ($k \neq 1$)は、対応するバイポーラトランジスタ1 0のエミッタ電位が零である。よって、これら走査電極 X_1 及び非選択のデータ電極 Y_k との間の発光ダイオー ドDは逆バイアス電圧VBが印加されることにより、確 実に非励起状態に保持される。

【0045】なお、プルアップ抵抗R c により走査電極 X_1 に印加された逆パイアスの駆動電圧VBは、画素 (X_1, Y_1) が発光する際には走査電極 X_1 がアース されているので、当該抵抗R c を介して電流をアースに 流すだけであり、EL素子に影響を及ぼさない。

【0046】次に、このような有機薄膜EL素子の階調を調整する駆動方法について説明する。

【0047】ここで、本発明は、従来とは異なり、駆動 電圧VBを可変して輝度を調整するのではなく、駆動電 圧VBを一定としてEL素子への印加時間を可変するこ 50 8 とにより、時間平均された輝度(平均輝度)を調整して

【0048】すなわち、例えば図3に示すように選択時間の幅を τ として、走査電極X側のMOSFET7のゲートパルス幅を τ だけ、データ電極Y側のパイポーラトランジスタ10のゲートパルス幅を τ / α (α >1) だけハイレベルに保つ。

【0049】ここで、電流が流れる時間は順パイアスの駆動電圧VBが印加される τ/α の間だけである。目視 10 される平均輝度は電流の流れる時間に略比例するので、選択時間幅 τ により調整可能である。従って、データ電極上の各画素毎に α を変えることにより、平均輝度を調整して階調表示を行う。なお、 α は2以上の整数が望ましい。

【0050】例えば、単体の有機薄膜EL素子により、電極切替回路から図4に示すパルス波形をパイポーラトランジスタ10のベース端子に印加し、十分な発光に必要なパルス幅(応答速度)と、フリッカーの無いフレーム周期 f 及びゲートパルス幅 τ を求めた。この結果、応答速度=20 μ s(DC=10V)、 τ が40 μ s以上、f=20ms を得た。

【0051】すなわち、フレーム周期 f=20 m s 内に 40μ s 以上の幅の発光が一回あるとき、フリッカーの ない安定した発光状態が観測された。これは、 $\tau=f/200=100\mu$ s 以下とし、階調表示を行わない場合 として、N=200以上まで使用可能であることを示唆 している。一方、 τ が 100μ s 以下の場合、フレーム 周期 f が 20 m s 以上になると、フリッカーが観測され

0 【0052】平均輝度は、電圧VBと電極数Nに依存するが、N=64のとき、VB=15V、τ=300μs で、80cd/m²の値を得ている。

【0053】次に、マトリックス状の有機薄膜EL素子により、同様の実験を行う。

【0054】この有機薄膜EL素子は、64×64ドットのマトリックス駆動用基板に設けられた図2に示す回路に、複数のMOSFETを並列に内蔵した列選択切替部8としての集積回路D8749HD(日本電気(株)製)と、バイボーラトランジスタとしての同HD74HC4514P(日立製作所(株)製)とが接続されている。また、不揮発メモリに格納された表示データを走査ライン毎に出力するように上記集積回路を制御する制御部(図示せず)が設けられている。

【0055】 ここで、前述した単体素子のデータに基づき、ゲートパルスのフレーム周期を19.2msとし、ゲートパルス幅 τ を 300μ sとして順パイアスの駆動電圧VBを画素(X_1,Y_1)に印加する。

【0056】Rcが無い従来の場合には、駆動電圧VBを10V程度に上げると、画素(Xκ, Yι) (k≠i)の本来非発光であるべき画素が半励起半発光状態と

なる。

【0057】一方、本発明によるプルアップ抵抗Rc及び抵抗Reを接続したものは、駆動電圧VBを増加しても半励起半発光状態が全く生じず、ほば駆動電圧VBに比例した平均輝度を得ることができ、安定した画質が得られた。なお、プルアップ抵抗 $Rc=1\sim3k\Omega$ が好適な条件である。また、DC15Vでは、 $60cd/m^2$ の平均輝度を得られた。

【0059】すなわち、パイポーラトランジスタ10への印加パルス幅を可変することにより、駆動電圧VBを増加、減少させることなく、容易に表示階調を制御できる。なお、パルス幅1/2は電極数N=128に相当し、パルス幅1/4は電極数N=256に相当する。

【0060】上述したように、第1の実施例によれば、発光層を所定の周期で発光させて表示対象を表示する際 20に、各データ電極Y₁~Y_a及び各走査電極X₁~X_aのうち、表示対象の各位置に対応してあるデータ電極Y₁とある走査電極X₁とを選択すると共に、当該選択電極間には表示対象の階調に対応するパルス幅τの順パイアスの駆動電圧VBを印加し、各データ電極Y₁~Y_a及び各走査電極X₁~X_aのうち、一方又は両方とも選択されない非選択電極間には発光層の半励起半発光状態を阻止するように発光しきい値以下の電圧を印加する。

【0061】このように、非選択電極による半励起半発 光状態を防止すると共に、順パイアスの駆動電圧VBを 30増加させずにそのパルス幅 τ を可変して階調を制御して いるので、表示画質の安定性を向上でき、簡易な構成に よって実用的に有機薄膜EL素子を駆動することができる。

【0062】また、これにより、有機薄膜EL素子のしきい値特性の如何にかかわらず、フリッカーのない安定した画像を高輝度で表示することができる。

【0063】さらに、電圧制御に比べて容易なパルス幅制御を用いる簡易な回路構成によって、1フレームでデジタル的に階調表示を可能としたことにより、有機薄膜 40 E L 素子のフルカラー化を図ることができる。

【0064】次に、本発明の第2の実施例について図面を用いて説明する。

【0065】図5は係る有機薄膜EL素子におけるマトリックス駆動の等価回路を示す図であり、図2と同一部分には同一符号を付してその詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分についてのみ述べる。

タ31、~31。によりpnp型の第2のトランジスタ32。を駆動する行選択切替回路33を設けている。第1のトランジスタ31、~31。のコレクタ端子、ベース端子及びエミッタ端子のうち、コレクタ端子は第1及び第2の抵抗を介して駆動電源系に接続され、ベース端子は図示しない制御部に接続され、エミッタ端子はアースに接続されている。また、第2のトランジスタ32、~32。のエミッタ端子、ベース端子及びコレクタ端子のうち、エミッタ端子は駆動電源系に接続され、ベース端子は第1及び第2の抵抗の間に接続され、エミッタ端子はReを介してアースに接続されている。

10

【0067】ここで、制御部は、前述した通りに表示対象の各位置に対応する画素(X₁, Y₁)を選択する電極切替信号を行選択切替回路33及び列選択切替部8に送出する。

【0068】行選択切替回路33内の第1のトランジスタ31には、当該電極切替信号によりオン状態となって第2のトランジスタ32にを駆動する。第2のトランジスタ32には、第1のトランジスタにより駆動され、駆動電圧VBをデータ電極 Y_1 に印加する。

【0069】一方、列選択切替部8はMOSFET7」をオン状態にして、走査電極X」をアースに接続する。
【0070】従って、画素(X」、Y」)が発光する。また、抵抗Reは、ブルアップ抵抗Rc及び抵抗Reが無い従来の場合における非選択のデータ電極Yェのアース不良のためにリーク電流(図5の破線に例を示す)が生じ、画素(X」、Y」)を中心とした十字状に本来非発光であるべき画素が発光状態となることを防ぐと共に、対応する第2のトランジスタ32ょの充放電に伴うコレクタ電流をアースに放電して画素側へのリークを阻止し、かつ、発光ダイオードDの蓄積電荷をアースに放電する。

【0071】以下、本実施例装置は、第1の実施例と同様な駆動方法により駆動される。

【0072】上述したように、第2の実施例によれば、各データ電極 $Y_1 \sim Y_1$ 毎に2つのトランジスタからなる駆動回路を実現したので、第1の実施例と比べて電極切替回路を省略した簡易な構成により、第1の実施例と同様な効果を得ることができる。

0 【0073】また、抵抗Reにより、第2のトランジスタ32:~32。及び発光ダイオードDの蓄積電荷をアースに放電するようにしたので、励起、非励起状態の切替時の蓄積電荷による動作の不安定性を除去してスイッチング特性を改善することができる。

【0074】なお、上記第1の実施例では、非選択の走査電極にプルアップ抵抗Rcを介して駆動電圧VBを与えることにより非選択電極間に発光しきい値以下の電圧を印加する場合について説明したが、これに限らず、非選択の走査電極にプルアップ抵抗Rcを介して駆動電圧VBより大きい逆パイアス電圧VB、を印加することに

10

特開平6-301355

11

より非選択電極間に逆パイアス電圧を印加する構成とし ても、本発明を同様に実施して同様の効果を得ることが できる。

【0075】また、上記第1の実施例では、プルアップ 抵抗Rcにより、非選択の走査電極に駆動電圧VBを与 えて非選択電極間に発光しきい値以下の電圧を印加する 場合について説明したが、これに限らず、ある電極の選 択に同期してトランジスタ等のスイッチング素子によ り、非選択の走査電極に駆動電圧VBを与えて当該非選 択電極間に発光しきい値以下の電圧を印加する構成とし ても、本発明を同様に実施して同様の効果を得ることが できる。

【0076】さらに、上記第1の実施例では、各画素毎 に階調表示を行う場合について説明したが、これに限ら ず、1フレーム内の画素毎の階調表示と、フレーム毎の 階調表示とを組み合わせた表示を行なっても、本発明を 同様に実施して同様の効果を得ることができる。

【0077】また、上記第1の実施例では、正孔輸送注 入層及び電子輸送発光層を有機物とした場合について説 明したが、これに限らず、正孔輸送注入層、電子輸送発 20 光層をSiC等の無機薄膜又は無機物と有機物との複合 **薄膜であって同等な電気特性を有するものとしても、本** 発明と同様の効果を得ることができる。

【0078】さらに、上記第1の実施例では、単極性パ ルスにより電圧印加を制御した場合について説明した が、これに限らず、走査時間が増えるが双極性パルス、 その繰り返し及びこれらを若干変形したものにより電圧 印加を制御するようにしても、本発明を同様に実施して 同様の効果を得ることができる。

各画素に配列するか、白色発光素子の各画素のガラス基 板とIT〇電極間等に赤、青、緑のフィルタを入れるこ とで、本発明の駆動方法により、フルカラー表示を行う ことができる。

【0080】その他、本発明はその要旨を逸脱しない範 囲で種々変形して実施できる。

[0081]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、第 1及び第2のストライプ電極のうち、選択電極間には表 示対象の階調に対応するパルス幅の順パイアス電圧を印 加し、非選択電極間には逆パイアス電圧又は発光しきい 値以下の電圧を印加することにより、非選択電極による 半励起半発光状態を阻止すると共に、順パイアス電圧を 増加させずにそのパルス幅を可変して階調を制御してい るので、表示画質の安定性を向上でき、簡易な構成によ って実用的に有機薄膜EL素子を駆動することができ

12

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例に係る有機薄膜EL素子 の概略構成を示す斜視図。

【図2】同実施例における有機薄膜EL素子のマトリッ クス駆動の等価回路を示す図。

【図3】 同実施例におけるパルス幅制御を説明するため の図し

【図4】同実施例におけるパルス波形図。

【図5】本発明の第2の実施例に係る有機薄膜EL素子 のマトリックス駆動の等価回路を示す図。

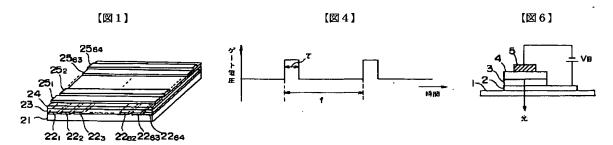
【図6】従来の有機薄膜 E L 素子の構成を示す断面図。

【図7】従来の有機薄膜EL素子における輝度及び電流 の電圧依存特性を示す図。

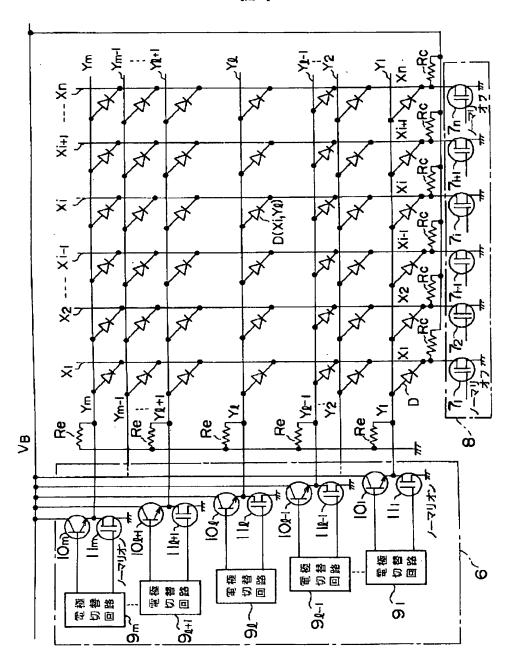
【図8】従来の有機薄膜EL素子におけるマトリックス 駆動の等価回路を示す図。

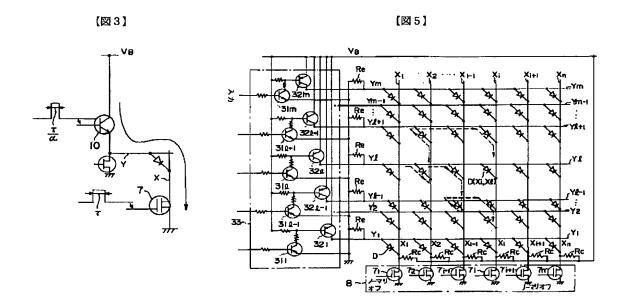
【符号の説明】

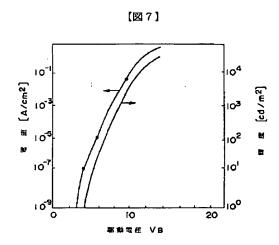
6 …行選択切替部、 71 ~ 7 。 … MOSFET (ノーマ リオフ)、8…列選択切替部、91~9。…電極切替回 【0079】また、赤、青、緑の発光層からなる素子を 30 路、101~10,…パイポーラトランジスタ、111 ~11**.**…MOSFET(ノーマリオン)、21…ガラ ス板、221~2264…ITO電極、23…有機正孔注 入輸送層、24…有機電子輸送発光層、251~2564 …金属電極、VB…駆動電圧、Y: ~Y。…データ電 極、X: ~X。…走査電極、D…発光ダイオード、Rc …プルアップ抵抗、Re…抵抗。



【図2】







特開平6-301355

[図8]

